

Patent Number:

JP2002201381

Publication date:

2002-07-19

Inventor(s):

ITO KAZUNORI; KITAOKA NAOYUKI; KANO HITONORI

Applicant(s):

SAKATA CORP

Requested Patent:

☐ JP2002201381

Application Number: JP20000399450 20001227

Priority Number(s):

IPC Classification:

C09C1/56; C09C3/08; C09C3/12; G03F7/004

EC Classification:

Equivalents:

Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide surface-treated carbon black, and to provide a new resist composition for black matrix containing the above carbon black, having a large coloring power and masking power and an excellent electrical insulation.

SOLUTION: This carbon black is obtained by treating the surface of carboxy group-containing carbon black with a carbodiimido group-containing compound. The other objective resist composition for black matrix contains the above carbon black.

Data supplied from the esp@cenet database - I2

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2002-201381 (P2002-201381A)

(43)公開日 平成14年7月19日(2002.7.19)

(51) Int.CL7	51)Int.CL'		FΙ	FΙ			テーマコード(参考)		
C 0 9 C	1/56		C09C	1/56		2	H0:	2 5	
	3/08			3/08			4 J 0 3 7		
	3/12			3/12					
G03F	7/004	505	G 0 3 F	7/004	5 0 5				
			審查請求	文 未請求	請求項の数 2	OL	(全	8 頁)	
(21)出顧審見	}	特願2000-399450(P2000-39	450) (71)出顧人	0001059	947				
				サカタイ	インクス株式会	社			
(22)出顧日		平成12年12月27日(2000.12.27		大阪府	大阪市西区江戸	堀1丁	323番	37号	
			(72)発明者	伊藤 1	11典				
				大阪市	西区江戸堀1丁	目23番3	7号	サカタ	
				インクス	ス 株式会社内				
			(72)発明者	f 北岡 D	直幸				
				大阪市	西区江戸堀1丁	目23番3	7号	サカタ	
			İ	インクス	ス株式会社内				
			(74)代理人	1000865	i86				
				弁理士	安富 康男	ON 14	2)		

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 表面処理したカーボンプラック及びそれを含有してなるプラックマトリックス用レジスト組成物

(57)【要約】 (修正有)

【課題】 表面処理したカーボンブラック、及びそれを 含有してなる着色力及び隠蔽力が大きく、絶縁性に優れ る新規なブラックマトリックス用レジスト組成物を提供 する。

【解決手段】 カルボキシル基含有カーボンブラックの 表面をカルボジイミド基を含有する化合物によって表面 処理してなるカーボンブラック及びこのカーボンブラッ クを含有するブラックマトリックス用レジスト組成物。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 カルボキシル基含有カーボンブラックの 表面をカルボジイミド基を含有する化合物によって表面 処理してなることを特徴とするカーボンブラック。

【請求項2】 請求項1記載のカーボンブラックを含有してなることを特徴とするブラックマトリックス用レジスト組成物。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、表面処理したカー 10 ボンブラック及びそれを含有してなるブラックマトリックス用レジスト組成物に関する。更に詳しくは、着色力及び隠蔽力が大きく、絶縁性に優れ、例えば液晶パネルのブラックマトリックスの形成等に好適に使用できる表面処理したカーボンブラック及びそれを含有してなるブラックマトリックス用レジスト組成物に関する。

[0002]

【従来の技術】従来、種々の樹脂にカーボンブラックを配合して得られた組成物を、例えば、カラーテレビ、液晶表示素子、ビデオ等のカラーフィルターのブラックマ 20トリックスに用いる研究が進められている。

【0003】このブラックマトリックスの形成には、カラーフィルター側に赤色(R)、緑色(G)及びB(青色)の画素パターンと共に形成させる方法と、画素パターンの開口率を上げる為に画素パターンとは別に、TFT(薄膜トランジスタ)アレイ基盤側にブラックマトリックスを形成させる方法等がある。

【0004】このように形成されるブラックマトリックスの中でも、TFTアレイ基盤側にブラックマトリックスが設けられた場合は、ブラックマトリックスが画素電 30極及びTFTに直接接触するため、該ブラックマトリックスには高い絶縁性が要求される。更に、該ブラックマトリックスには、着色力及び隠蔽力が大きいことも要求される。

【0005】これらの要求に対応するために、特開平9 -26571号公報には、フッ素樹脂、珪素樹脂、シリ コーンアクリル樹脂、ポリイミド、ポリイミドアミド、 ポリジフェニルエーテル、フェノール樹脂、キシレン樹 脂、エポキシ樹脂等の樹脂で被覆されたカーボンブラッ クが分散媒に分散された液晶パネル組成物、特開平9-124969号公報には、カーボンブラックを多官能エ ボキシ樹脂で表面処理された絶縁性ブラックマトリック ス用カーボンブラック、特開平9-265006号公報 には、遮光剤として表面がアジリジン基、オキサゾリン 基、N-ヒドロキシアルキルアミド基、イソシアネート 基、エポキシ基、ビニル基、アクリル基、メタクリル基 の中から選ばれる1種以上の反応性基を含有する高分子 化合物によって、表面がグラフト化されたカーボンブラ ックを使用する樹脂ブラックマトリックス等、数多くの 技術が開示されている。

2

【0006】しかしながら、これらの技術以外にも、高い絶縁性と共に、着色力及び隠蔽力が大きなブラックマトリックスを形成することが可能なブラックマトリックス用レジスト組成物に用いることができる、工業的に有用なカーボンブラックを研究する余地があった。

[0007]

【発明が解決しようとする課題】本発明は、表面処理したカーボンブラック、及び、それを含有してなる、着色力及び隠蔽力が大きく、絶縁性に優れる新規なブラックマトリックス用レジスト組成物を提供することを課題とする。

[0008]

【課題を解決するための手段】本発明者らは、上記の課題を解決するために鋭意検討した結果、カーボンブラックの表面のカルボキシル基をカルボジイミド基を含有する化合物のカルボジイミド基と反応させ表面処理することにより絶縁性の高いカーボンブラックが得られること、また、カルボジイミド基を含有する化合物で表面処理したカーボンブラックをブラックマトリックス用レジスト組成物に使用することにより、ブラックマトリックス用レジスト組成物の絶縁性が改善されることを見出し、本発明を完成するに至った。

【0009】すなわち、本発明は、(1) カルボキシル基含有カーボンブラックの表面をカルボジイミド基を含有する化合物によって、表面処理してなるカーボンブラックに関する。また、本発明は、(2)上記カーボンブラックを含有してなるブラックマトリックス用レジスト組成物に関する。

[0010]

(発明の実施の形態)以下、本発明のカーボンブラックの表面をカルボジイミド基を含有する化合物で表面処理してなるカーボンブラック及びそれを含有してなるブラックマトリックス用レジスト組成物について更に詳細に説明する。

【0011】本発明のカーボンブラックは、カルボジイミド基を含有する化合物によって、カーボンブラックの表面が表面処理されたカーボンブラックである。このようなカーボンブラックを絶縁性カーボンブラックともいう。本発明で使用する表面処理前のカーボンブラックとしては、ブラックマトリックス用レジスト組成物等に一般的に用いられているカーボンブラックが使用できる。【0012】具体的には、以下に例示するようなカーボンブラックの1種又は2種以上を使用することができる。

三菱化学社製のカーボンブラック:カーボンブラック#2400、#2350、#2300、#2200、#1000、#980、#970、#960、#950、#900、#850、MCF88、#650、MA60の、MA7、MA8、MA11、MA100、MA22500、IL30B、IL31B、IL7B、IL11B、

IL52B、#4000、#4010、#55、#5 2、 #50、 #47、 #45、 #44、 #40、 #3 3, #32, #30, #20, #10, #5, CF9, #3050、#3150、#3250、#3750、# 3950、ダイヤブラックA、ダイヤブラックN220 M、ダイヤブラックN234、ダイヤブラックI、ダイ ヤブラックLI、ダイヤブラックII、ダイヤブラック N339、ダイヤブラックSH、ダイヤブラックSH A、ダイヤブラックLH、ダイヤブラックH、ダイヤブ ラックHA、ダイヤブラックSF、ダイヤブラックN5 50M、ダイヤブラックE、ダイヤブラックG、ダイヤ ブラックR、ダイヤブラックN760M、ダイヤブラッ クLP等。

【0013】キャンカーブ社製のカーボンブラック:サ -マックスN990、N991、N907、N908

旭カーボン社製のカーボンブラック:旭#80、旭#7 O、旭#70L、旭F-200、旭#66、旭#66H N、旭#60H、旭#60U、旭#60、旭#55、旭 #50H、旭#51、旭#50U、旭#50、旭#3 5、旭#15等。

【0014】デグサ社製のカーボンブラック: Colo rBlack Fw200, ColorBlack Fw 2. ColorBlack Fw2V, ColorB1 ackFwl, ColorBlack Fwl8, Co lorBlack S170, ColorBlack S 160, Special Black 6, Special Black 5, Special Black 4, Spec ialBlack4A, PrintexU, Print exV, Printex140U, Printex14 OV等。尚、これらはいずれも商品名である。

【0015】上記カーボンブラックにおいて、カーボン ブラック表面のカルボキシル基濃度が少ない場合は、例 えば、カーボンブラックを高温下で遊離酸素と接触させ て酸化させる方法、オゾン、NO2等の酸化剤によって 酸化させる方法、臭素及び水によって、常圧下又は加圧 下で処理する方法、硫酸や硝酸等の酸化性の溶液で酸化 する方法等で、カーボンブラック表面にカルボキシル基 が設けられることにより、カーボンブラック表面のカル ボキシル基濃度の調節ができる。また、上記カーボンブ 40 ラックの粒径としては、平均一次粒径で5~60 nmで あることが好ましい。

【0016】本発明で使用できるカルボジイミド基を含 有する化合物について説明する。カルボジイミド基を含 有する化合物とは、分子内にカルボジイミド基、即ち、 -N=C=N-を少なくとも1つ有する化合物である。 このようなカルボジイミド基を含有する化合物は、単独 で用いてもよく、2種以上を併用してもよい。カルボジ イミド基を含有する化合物を得る一般的な方法として は、例えば、有機溶媒中で触媒の存在下に、イソシアネ 50 して、カルボジイミド基を含有する化合物と樹脂から得

ート化合物を窒素雰囲気下100~200℃で脱二酸化

炭素化する方法等がある。100°C以下では反応に長時 間要し、200℃以上では副反応が起こりやすい。

【0017】上記イソシアネート化合物としては、メチ ルイソシアネート、エチルイソシアネート、プロピルイ ソシアネート、ブチルイソシアネート、オクタデシルイ ソシアネート、フェニルイソシアネート等のモノイソシ アネート: ヘキサメチレンジイソシアネート、イソホロ ンジイソシアネート、トリレンジイソシアネート、ジフ ェニルメタンジイソシアネート、シクロヘキサンジイソ シアネート、ジシクロヘキシルメタンジイソシアネー ト、キシリレンジイソシアネート、テトラメチレンジイ ソシアネート、テトラメチルキシリレンジイソシアネー ト等のポリイソシアネート等が例示できる。

【0018】上記触媒としては、ホスホレン、ホスホレ ンオキサイド類等が挙げられる。具体的には、1-エチ ルー3-メチルー3-ホスホレンオキサイド、1-フェ ニル-3-メチル-3-ホスホレンオキサイド、1-フ ェニル-3-メチル-2-ホスホレンオキサイド等が例 20 示できる。

【0019】上記有機溶媒としては、沸点が高く、且つ イソシアネート化合物、生成するカルボジイミド基を有 する化合物と反応するような活性水素を持たないもので あり、具体的には、トルエン、キシレン、ジエチルベン ゼン等の芳香族炭化水素:ジエチレングリコールジアセ テート、ジプロピレングリコールジブチレート、ヘキシ レングリコールジアセテート、グリコールジアセテー ト、メチルグリコールアセテート、エチルグリコールア セテート、プチルグリコールアセテート、エチルジグリ コールアセテート、ブチルジグリコールアセテート等の グリコールエーテルエステル類; エチルブチルケトン、 アセトフェノン、プロピオフェノン、ジイソブチルケト ン、シクロヘキサノン等のケトン類;酢酸アルミ ニウ ム、プロピオン酸プロピル、酪酸エチル等の脂肪族エス テル等が例示できる。

【0020】カルボジイミド基を含有する化合物を得る 他の方法としては、例えば、米国特許第2941956 号、特公昭47-33279号公報、特開平5-178 954号公報、特開平6-56950号公報等の方法が ある。上述したカルボジイミド基を有する化合物の市販 品としては、ジフェニルメタンジイソシアネートを原料 としたモノカルボジイミド化合物としてルプラネートM M-103、XTB-3003 (いずれも商品名、BA SF社製)、スタバクゾールP(商品名、住友バイエル ウレタン社製)、テトラメチルキシリレンジイソシアネ ートを原料としたポリカルボジイミドとしてカルボジラ イトV-03、V-05等(いずれも商品名、日清紡社 製)等が挙げられる。

【0021】上記カルボジイミド基を含有する化合物と

られるカルボジイミド基を含有する樹脂も使用出来る。 具体的には、カルボジイミド基含有ウレタン樹脂、カル ボジイミド基含有アクリル樹脂、カルボジイミド基含有 ポリエステル樹脂等が挙げられる。

【0022】本発明のカルボジイミド基を含有する化合 物で表面処理化されたカーボンブラックは、例えば、溶 媒中でカーボンブラックを分散し、それにカルボジイミ ド基を含有する化合物を溶媒で溶解した溶液を加え、カ ーポンプラックの表面のカルボキシル基とカルボジイミ ド基を有する化合物のカルボジイミド基とを加熱反応さ せ、その後、溶媒を除去し、真空乾燥機等で加熱乾燥さ せることにより得ることができる。

【0023】また、本発明のカルボジイミド基を含有す る化合物で表面処理されたカーボンブラックは、予めカ ルボジイミド基を含有する化合物で表面処理されたカー ボンブラックを得ること無しに、カーボンブラック分散 体を得る製造時に、カーボンブラックの表面をカルボジ イミド基を含有する化合物により表面処理することによ り得ることも可能である。すなわち本発明のカーボンブ ことはもちろんであるが、カーボンブラック分散体に含 有された形態として得ることも可能である。

【0024】次に本発明のブラックマトリックス用レジ スト組成物、すなわちカルボジイミド基を含有する化合 物によって、カーボンブラックの表面が表面処理された カーボンブラックを含有するブラックマトリックス用レ ジスト組成物について説明する。

【0025】本発明のブラックマトリックス用レジスト 組成物は、感光性を有し、アルカリ現像が可能なもので あれば特に制限はないが、樹脂(顔科分散性を有する樹 脂も含む)、カルボジイミド基を含有する化合物によっ てカーボンブラックの表面が表面処理されたカーボンブ ラック(予め、カルボジイミド基を含有する化合物によ ってカーボンブラックの表面を表面処理しない場合は、 上述したカルボジイミド基を含有する化合物と表面処理 前のカーボンブラック)、光重合性不飽和結合を分子内 に1個以上有するモノマー、光重合開始剤、溶剤、及 び、必要に応じて補色用顔料を有するものが好ましい。 【0026】本発明のブラックマトリックス用レジスト であれば特に制限なく使用できる。ブラックマトリック ス用レジスト組成物を得るための顔料分散性を有する樹 脂としては、ポリアミン化合物(例えば、ポリアリルア ミン、ポリビニルアミン、ポリエチレンイミン等のポリ (低級アルキレンイミン)、ポリアルキレンポリアミン 等)のアミノ基及び/又はイミノ基と、遊離のカルボキ シル基を有するポリエステル、ポリアミド、ポリエステ ルアミドよりなる群から選択される少なくとも1種との 反応生成物: 片末端にアミノ基と反応し得る官能基を有

応生成物;アクリルアミド、メタクリルアミド、N-メ チロールアミド、ビニルイミダゾール、ビニルピリジ ン、アミノ基とポリカプロラクトン骨格を有するモノマ 一等の塩基性基含有モノマーと、上記(メタ)アクリル 酸エステル、スチレン、スチレン誘導体、その他の重合 性モノマーとの共重合体;カルボキシメチルヒドロキシ エチルセルロース、ヒドロキシエチルセルロース等のセ ルロース系樹脂:ボリビニルアルコール:ボリビニルビ ドリドン; ブチラール樹脂; ポリアクリルアミド; アル 10 キッド樹脂;フェノール樹脂;エポキシ樹脂;ウレタン 樹脂;ポリエステル樹脂;ポリイミド樹脂等が例示で き、これらは単独で又は併用して使用できる。

【0027】また、ブラックマトリックス用レジスト組 成物を得るための皮膜形成樹脂としては、(メタ)アク リル酸、イタコン酸、マレイン酸、無水マレイン酸、マ レイン酸モノアルキルエステル、シトコラン酸、無水シ トコラン酸、シトコラン酸モノアルキルエステル等のカ ルボキシル基含有モノマーと、メチルメタクリレート、 エチルメタクリレート、プロビルメタクリレート、ブチ ラックは、カーボンブラックの形態で得ることができる 20 ルメタクリレート、ステアリルメタクリレート、ラウリ ルメタクリレート、ベンジルメタクリレート、メチルア クリレート、エチルアクリレート、プロピルアクリレー ト、ブチルアクリレート、ステアリルアクリレート、ラ ウリルアクリレート、ベンジルアクリレート等の(メ タ)アクリル酸エステルと、スチレン、スチレン誘導 体、その他の重合性モノマーとの共重合体等の公知の樹 脂が例示でき、これらは単独で又は併用して使用でき

【0028】本発明のブラックマトリックス用レジスト 組成物に使用できる光重合性不飽和結合を分子内に1個 以上有するモノマーについて説明する。光重合性不飽和 結合を分子内に1個以上有するモノマーのうち光重合性 不飽和結合を分子内に1個有するモノマーとしては、メ チルメタアクリレート、プチルメタアクリレート、2-エチルヘキシルメタクリレート、メチルアクリレート、 ブチルアクリレート、2-エチルヘキシルアクリレート 等のアルキルメタクリレート又はアクリレート;ベンジ ルメタクリレート、ベンジルアクリレート等のアラルキ ルメタクリレート又はアクリレート; プトキシエチルメ 組成物に使用する樹脂としては、感光性を妨げないもの 40 タクリレート、ブトキシエチルアクリレート等のアルコ キシアルキルメタクリレート又はアクリレート; N, N ージメチルアミノエチルメタクリレート、N. Nージメ チルアミノエチルアクリレート等のアミノアルキルメタ クリレート又はアクリレート;ジエチレングリコールエ チルエーテル、トリエチレングリコールプチルエーテ ル、ジプロピレングリコールメチルエーテル等のポリア ルキレングリコールアルキルエーテルのメタクリル酸又 はアクリル酸エステル:ヘキサエチレングリコールフェ ニルエーテル等のポリアルキレングリコールアリールエ するポリカーボネート化合物とポリアミン化合物との反 50 ーテルのメタクリル酸又はアクリル酸エステル; イソボ

ニルメタクリレート又はアクリレート;グリセロールメ タクリレート又はアクリレート;2-ヒドロキシエチル メタクリレート又はアクリレート等が例示できる。

【0029】光重合性不飽和結合を分子内に1個以上有 するモノマーのうち光重合性不飽和結合を分子内に1個 以上有するモノマーとしては、その他にも、ピスフェノ ールAジメタクリレート、1、4 - ブタンジオールジメ タクリレート、1、3-ブチレングリコールジメタクリ レート、ジエチレングリコールジメタクリレート、グリ メタクリレート、ポリエチレングリコールジメタクリレ ート、ポリプロピレングリコールジメタクリレート、テ トラエチレングリコールジメタクリレート、トリメチロ ールプロパントリメタクリレート、ペンタエリスリトー ルトリメタクリレート、ペンタエリスリトールテトラメ タクリレート、ジベンタエリスリトールテトラメタクリ レート、ジベンタエリスリトールヘキサメタクリレー ト、ジベンタエリスリトールペンタメタクリレート、ビ スフェノールAジアクリレート、1,4-ブタンジオー ルジアクリレート、1,3-ブチレングリコールジアク リレート、ジエチレングリコールジアクリレート、グリ セロールジアクリレート、ネオペンチルグリコールジア クリレート、ポリエチレングリコールジアクリレート、 ポリプロピレングリコールジアクリレート、テトラエチ レングリコールジアクリレート、トリメチロールプロバ ントリアクリレート、ペンタエリスリトールトリアクリ レート、ペンタエリスリトールテトラアクリレート、ジ ペンタエリスリトールテトラアクリレート、ジベンタエ リスリトールヘキサアクリレート、ジベンタエリスリト ールペンタアクリレート等が挙げられる。これらのモノ マーは、単独で又は2種以上を組合わせて用いることが できる。

【0030】本発明のブラックマトリックス用レジスト 組成物に使用できる光重合開始剤としては、特に制限な く、例えば、ベンゾフェノン、N, N' – テトラエチル -4,4'-ジアミノベンゾフェノン、4-メトキシー 4'-ジメチルアミノベンゾフェノン、ベンジル、2, 2-ジエトキシアセトフェノン、ベンゾイン、ベンゾイ ンメチルエーテル、ベンゾインイソプチルエーテル、ベ ェノン、チオキサントン、2-クロロチオキサントン、 1-ヒドロキシシクロヘキシルフェニルケトン、t-ブ チルアントラキノン、1-クロロアントラキノン、2, 3-ジクロロアントラキノン、3-クロロ-2-メチル アントラキノン、2-エチルアントラキノン、1,4-ナフトキノン、1、2-ベンゾアントラキノン、1、4 -ジメチルアントラキノン、2-フェニルアントラキノ ン、トリアジン系光重合開始剤等が挙げられる。これら の光重合開始剤は単独で又は2種以上を組合わせて用い られる。

【0031】本発明のブラックマトリックス用レジスト 組成物に使用できる溶剤としては、顔料を安定的に分散 させることができ、且つ上記樹脂を溶解させることがで きる溶剤が好ましい。このような溶剤の具体例として は、エチレングリコールモノメチルエーテル、エチレン グリコールモノエチルエーテル、ジエチレングリコール モノメチルエーテル、ジエチレングリコールモノエチル エーテル、プロピレングリコールモノメチルエーテル、 プロピレングリコールモノエチルエーテル等の(ポリ) セロールジメタクリレート、ネオペンチルグリコールジ 10 アルキレングリコールモノアルキルエーテル類;エチレ ングリコールモノメチルエーテルアセテート、エチレン グリコールモノエチルエーテルアセテート、プロピレン グリコールモノメチルエーテルアセテート等の(ポリ) アルキレングリコールモノアルキルエーテルアセテート 類:ジェチレングリコールジェチルエーテル、ジェチレ ングリコールメチルエチルエーテル、テトラヒドロフラ ン等のエーテル類: メチルエチルケトン、メチルイソブ チルケトン、シクロヘキサノン、2-ヘプタノン、3-ヘプタノン等のケトン類;2-ヒドロキシプロピオン酸 メチル、2-ヒドロキシブロピオン酸エチル等の乳酸ア ルキルエステル類;2-ヒドロキシ-2-メチルプロピ オン酸エチル、3-メチル-3-メトキシブチルプロピ オネート、3-メトキシプロピオン酸メチル、3-メト キシプロピオン酸エチル、3-エトキシプロピオン酸メ チル、3-エトキシプロピオン酸エチル、エトキシ酢酸・ エチル、ヒドロキシ酢酸エステル、酢酸エチル、酢酸n -ブチル、酢酸イソブチル、プロピオン酸n-ブチル、 アセト酢酸メチル、蟻酸n-アミル、ピルピン酸エチル 等のエステル類;トルエン、キシレン等の芳香族炭化水 30 素類: N-メチルピドリドン、N, N-ジメチルホルム アミド、N、N-ジメチルアセトアミド等のアミド類を 例示できる。これら溶剤は、単独で又は2種以上を混合 して使用することができる。

【0032】本発明のブラックマトリックス用レジスト 組成物には必要に応じて補色用顔料を使用することがで きる。本発明のカルボジイミド基を含有する化合物よっ てカーボンブラックの表面が表面処理されたカーボンブ ラックは、一次粒径の小さいものであるので、主として 茶系統の色調を有する。そこで補色用顔料を混合させ、 ンジルジメチルケタール、α-ヒドロキシイソブチルフ 40 色相をニュートラルブラックにするのが好ましい。補色 用顔料としては、着色力の高い青色有機顔料又は着色力 の高い紫色有機顔料、更に着色力の高い青色有機顔料及 び着色力の高い紫色有機顔料の混合物を使用することが できる。青色有機顔料の具体例としては、ピグメントブ $\nu-15$, 15:1, 15:2, 15:3, 15:4, 15:5、15:6、16、21、22、60、64等 が、紫色有機顔料としては、ピグメントバイオレット 1 9, 23, 29, 31, 32, 33, 36, 37, 3 9、43、50等が挙げられる。これらの中でも、ピグ 50 メントブルー15、15:1、15:2、15:6、ピ

グメントバイオレット23、31、33、43、50が 好ましい。

【0033】更に、本発明のブラックマトリックス用レ ジスト組成物には、必要に応じて、暗反応を制御するた めにハイドロキノン、ピロガロール、t-ブチルカテコ ール等の熱重合禁止剤;顔料誘導体;顔料分散助剤;基 板との密着性を向上させるためのシランカップリング剤 やチタネートカップリング剤:紫外線吸収剤:酸化防止 剤等の各種添加剤を適宜使用することができる。

【0034】次に、本発明のブラックマトリックス用レ ジスト組成物の製造法について説明する。まず、カルボ ジイミド基を含有する化合物によってカーボンブラック の表面が表面処理されたカーボンブラック、顔料分散性 を有する樹脂、溶剤、及び、必要に応じて補色用有機顔 料を混合し、超音波分散機、ビーズミル、3本ロール、 ボールミル、サンドミル、ホモジナイザー、ニーダー等 を用いて混練し分散処理し顔料分散体としてカーボンブ ラック分散液を得る。

【0035】また、予め、カルボジイミド基を含有する ていないカーボンブラックを使用する場合は、カルボジ イミド基を含有する化合物、カーボンブラック、顔料分 散性を有する樹脂、溶剤、及び、必要に応じて補色用有 機顔料を混合し、超音波分散機、ピーズミル、3本ロー ル、ボールミル、サンドミル、ホモジナイザー、ニーダ 一等を用いて混練し分散処理し顔料分散体を得る。次い で、得られた顔料分散体に、光重合性不飽和二重結合を 分子内に1個以上有するモノマー、光重合開始剤、樹 脂、必要に応じ溶剤、その他添加剤を加え混合して本発 明のブラックマトリックス用レジスト組成物を得る。

【0036】本発明のブラックマトリックス用レジスト 組成物により形成される絶縁性ブラックマトリックス は、着色力及び隠蔽力が大きく、絶縁性に優れるもので あり、例えば、TFTアレイ基盤側に設けられるブラッ クマトリックスのように、高い絶縁性が要求されるブラ ックマトリックスとして好適に適用することができるも のである。

[0037]

【実施例】以下、実施例によって、本発明のブラックマ トリックス用レジスト組成物及びその製造方法を更に詳 40 細に説明するが、本発明はその主旨と適用範囲を逸脱し ない限りこれらに限定されるものではない。なお、以下 の記述において「部」は「重量部」を示す。

【0038】 [表面処理カーボンブラックの調製]

調製例1 表面処理カーボンブラック1 スチールビーズ (Φ5mm) 1000gを容量1000 mlのスチール缶に、平均粒径24nm、DBP吸油量 60ml/100g、pH値2.5のカーボンブラック 50g、精製水450gを仕込んだ。この混合物をペイ ントコンディショナーを用い30分間練肉し、水性カー 50 ーにて膜厚1μmとなるようにガラス基板上に塗布し、

ボンプラック分散体を得た。この水性カーボンブラック 分散体を環流冷却管、窒素ガス導入管、攪拌棒、温度計 を備えた四つ口フラスコに移し、攪拌しながらカルボジ イミド当量262のポリカルボジイミド20gを溶解し たプロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート 200gを添加し、約90℃で8時間反応させた。反応 後、精製水及びプロピレングリコールモノメチルエーテ ルアセテートを除去し、真空乾燥機に入れ80℃で2時 間乾燥し、カルボジイミド基を含有する化合物により表 面処理されたカーボンブラック(表面処理カーボンブラ ック1)を得た。

【0039】調製例2 表面処理カーボンブラック2 スチールビーズ (Φ5 mm) 1000 gを容量1000 mlのスチール缶に、平均粒径24nm、DBP吸油量 60ml/100g、pH値2.5のカーボンブラック 50g、精製水450gを仕込んだ。この混合物をベイ ントコンディショナーを用い30分間練肉し、水性カー ボンプラック分散体を得た。この水性カーボンプラック 分散体を環流冷却管、窒素ガス導入管、攪拌棒、温度計 化合物によってカーボンブラックの表面が表面処理され 20 を備えた四つ口フラスコに移し、攪拌しながら下記のカ ルボジイミド基含有ウレタン樹脂75gを溶解したプロ ピレングリコールモノメチルエーテルアセテート200 gを添加し、約90℃で8時間反応させた。反応後、精 製水及びプロピレングリコールモノメチルエーテルアセ テートを除去し、真空乾燥機に入れ80°Cで2時間乾燥 し、カルボジイミド基含有ウレタン樹脂により表面処理 されたカーボンブラク(表面処理カーボンブラック2) を得た。

> 【0040】 [カルボジイミド基含有ウレタン樹脂の調 30 製]

調製例3

環流冷却管、窒素ガス導入管、攪拌棒、温度計を備えた 四つ口フラスコに、イソシアネート基を有するカルボジ イミド当量262のポリカルボジイミド76.3g分子 量2000のポリ(3-メチルペンチルアジペート)1 13.7g、メチルジエタノールアミン4.5gを仕込 み、約100℃で8時間反応させ、次いでプロピレング リコールモノメチルエーテルアセテート291.78を 仕込んで分子量約10000のカルボジイミド基含有ウ レタン樹脂を得た。

【0041】実施例1~4,比較例1

表1の組成の材料を、ビーズミルで一昼夜分散し、実施 例1~4、比較例1のカーボンブラック分散液を得た。 更に、実施例1~4、比較例1のカーボンブラック分散 液を他の材料と表2の組成になるよう均一混合後、孔径 3μmのフィルターで瀘過し、実施例1~4、比較例1 のブラックマトリックス用レジスト組成物を得た。

【0042】[評価試験]実施例1~4、比較例1の各 ブラックマトリックス用レジスト組成物をスピンコータ ユ 100℃で3分間ブレベークした後、高圧水銀灯で露光

し、更に230℃で30分間ポストベークを行い、ベタ

* 得られた各ベタ部のレジストパターンの光学濃度をマクベス濃度計(TD-931)で測定した。

3. レジストパターンの抵抗値

得られた各ペタ部のレジストパターンの体積抵抗値を抵抗測定器 (R8340/8340A、アドバンテスト社製) にて測定した。

[0044]

【表1】

部のみで形成された各レジストパターンを得た。 【0043】1. 粘度

実施例1~4、比較例1の各カーボンブラック分散液、 実施例1~4、比較例1の各ブラックマトリックス用レ ジスト組成物について、R型粘度計を用いて25℃にお ける粘度を測定した。

2. レジストパターンの濃度

カーボンブラック分散液

			比較例			
		1	2	3	4	1
	·	カーまンプラッタ 分散液1	カーボンプラック 分散校2	カーキンプラック 分散校3	カーホ'ンフ'ラッタ 分散液4	比較のカーボン ブラック分散液
	表面処理カーボンブラック1	25	_	-	_	-
飯 料	表面処理カーボンブラック2	_	25	_	_	_
	酸性処理カーボンブラック	_	_	25	25	25
原料分散性樹脂	ポリアリルアミン誘導体	10	10	10	10	10
ポリカルボジイミド			-	1	10	_
カルボ	ジイミド基含有ウレタン樹脂	_	_	37.5	_	
溶剤	プロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート	65	65	27.5	55	65
(評価)	粘度(mPa·S)	45	55	40	35	30

[0045]

※ ※【表2】

プラックマトリックス用レジスト組成物

			比較例			
		1	2	3	4	1
•	1	41.9	-	-	-	-
カーボンブラック分散液	2	-	44.8	-	-	_
20 4.0 7 7 7 9 2 BAIL	3	-	-	28.0	_	-
	4	-	-	-	28,0	
比較のカーボンブラック分散液		-	-	-	-	28.0
ベンジルメタクリレート /メタクリル酸共重合体		3.4	2.7	3.8	4.7	6.5
ジベンタエリスリトールヘキサアクリレート		1.4	1,2	1.5	2.0	2.8
イルガキュア907		0,5	0.4	0.6	0.7	0.9
プロセレングリコールモノステルエーテルアセテート		52.8	50.9	66.0	64.6	61.8
	粘度(mPa·S)	4.5	4.9	4.2	4.2	4
(評価)	没度	3.1	3.1	3.2	3.1	3.3
	抵抗值	≥1×10 ¹⁰	≥1×10 ¹⁰	≥1×10 ₁₀	≧1×10 ¹⁰	1×10 ⁶

[0046]

【発明の効果】本発明により、カルボジイミド基を含有 する化合物で表面処理したカーボンブラック、及び、そ れを含有してなる、着色力及び隠蔽力が大きく、絶縁性 に優れる新規なブラックマトリックス用レジスト組成物 が得られる。

_



フロントページの続き

(72)発明者 加野 仁紀

大阪市西区江戸堀1丁目23番37号 サカタ インクス 株式会社内 F ターム(参考) 2H025 AA00 AA20 AB13 AB17 CC12 4J037 AA02 CB18 EE02 FF02 FF11